



ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสร้างโครงสร้างระดับนาโนเมตรด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Electron beam writer ยี่ห้อ TESACN รุ่น MIRA๓)
(แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้มีโครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องสร้าง
โครงสร้างระดับนาโนเมตรด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Electron beam writer ยี่ห้อ
TESACN รุ่น MIRA๓) (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ สถาบันฯ จึงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสร้างโครงสร้างระดับนาโน
เมตรด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Electron beam writer ยี่ห้อ TESACN รุ่น MIRA๓)
(แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑ งาน ได้แก่ บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสำเริง ด่วงนิล)

รองผู้อำนวยการสนับสนุนเทคนิคและวิศวกรรม
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)